**Вороненков Владислав Валерьевич. Оптимизация технологических условий эпитаксиального роста толстых слоев нитрида галлия: диссертация ... кандидата физико-математических наук: 01.04.10 / Вороненков Владислав Валерьевич;[Место защиты: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет].- Санкт-Петербург, 2014.- 174 с.**